

紫外線 Ultraviolet Radiation

測量及應用設計比賽 Measurement & Application Design Competition

作品展覽

日期：2018年4月29日(星期日)

公眾參與時間：上午11時-下午3時30分

公眾投票時段：上午11時-下午3時

地點：香港大學圖書館大樓（新翼）LE2, LE4 及 LE5 室

Project Exhibition

Date: 2018-04-29 (Sun)

Public Participation Time: 11:00-15:30

Public Voting Period: 11:00-15:00

Venue: LE2, LE4, and LE5, Library Building (New Wing), The University of Hong Kong.

齊來投票選出
我最喜愛的紫外線測量器
及 **我最喜愛的紫外線應用獎**
獎項

Come and vote for
My Favourite
UV Radiation Measurement Device Award
and **My Favourite**
UV Radiation Application Award

